

# 低真空走査電子顕微鏡（卓上LV-SEM） 実機持ち込みデモ測定のお知らせ

演者：(株)日立ハイテク 解析システム部  
上村 健 氏

## WEB説明会

日時：令和6年10月29日（火）14時～15時

開催方法：オンライン開催（Microsoft Teams）

## 実機持込日

日時：令和6年11月14日（木）13時～16時

開催場所：学術支援センター1階 電子顕微鏡室

※事前申込フォームおよびQRコード※

<https://forms.office.com/r/LDCJzkLusH>  
(WEB説明会締切：令和6年10月28日（月）17時）

開催日が近づいてきましたら入力いただいたメールアドレスに説明会のリンクをお送りいたします。



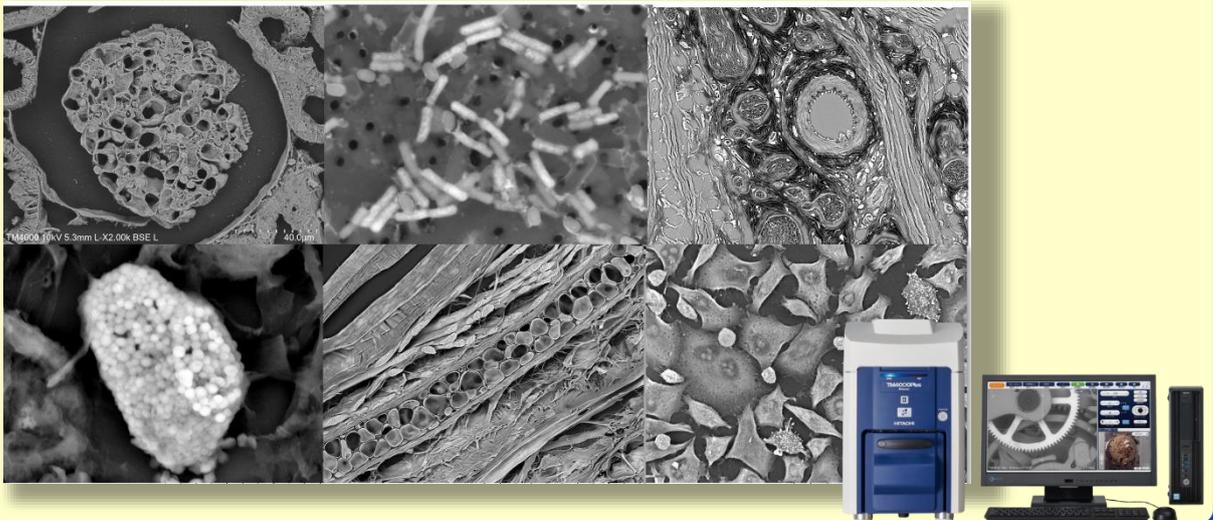
QRコード

## 内容

### 生体組織のSEM観察手法のご説明（パラフィン切片観察など）

卓上顕微鏡Miniscope®TM4000Plus IIの持ち込みデモを実施いたします。

本装置は従来の電子顕微鏡と比較し、簡単操作で手軽に高倍率の顕微観察ができます。現在保有しているパラフィン切片も観察できますので、お手持ちのパラフィンブロックを厚く切り出すことで立体的な構造観察が可能です。



<申込・お問合せ先>

学術支援センター（ADRES）医科学研究支援部門（内線：5179, [ikagaku-support@ehime-u.ac.jp](mailto:ikagaku-support@ehime-u.ac.jp)）

<セミナー担当>

イメージング解析支援分野 深澤・高橋